



Daniel Baier

Patent Attorney Trainee

**M. Eng. Produktion und Automatisierung
Ingénieur Diplômé (EPF)**

Daniel Baier ist derzeit Patentanwaltskandidat bei Maiwald. Er befasst sich mit dem Schutz von geistigem Eigentum in den Fachgebieten Fahrzeugtechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter befasste er sich im Rahmen seiner Promotion mit der Additiven Fertigung für den industriellen Einsatz. Daniel Baier ist Erst- und Co-Autor mehrerer wissenschaftlicher Publikationen auf diesem Gebiet. Er präsentierte Teile seiner Forschungsergebnisse auf nationalen und internationalen Konferenzen unter anderem in der Schweiz und den USA.

WERDEGANG

seit 2023	Patentanwaltskandidat bei Maiwald
2018 - 2023	Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der Technischen Universität München

AUSBILDUNG

seit 2018	Promotion auf dem Gebiet der Additiven Fertigung an der Technischen Universität München
2016 - 2017	Masterstudium im Bereich Produktion und Automatisierung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München
2013 - 2017	Diplomstudium im Bereich Produktion und Automatisierung an der EPF - Ecole d'Ingénieurs in Paris
2012 - 2016	Bachelorstudium im Bereich Produktion und Automatisierung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München

PRAXISGEBIETE

- Mobilität & Energie
- Mess- & Verfahrenstechnik
- Medizintechnik & Bildgebung
- Elektrotechnik & Maschinenbau

TÄTIGKEITEN

- Patenterteilungsverfahren und Portfoliomanagement
- Anmeldestrategien und Ausarbeitung von Anmeldungen
- Freedom-to-Operate- und Rechtsbeständigkeitsgutachten
- Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren

SPRACHEN

- Deutsch
- Englisch
- Französisch